# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-054263

(43) Date of publication of application: 25.02.1997

(51)Int.CI.

G02B 26/10 B41J 2/44

(21)Application number: 07-224525

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

10.08.1995

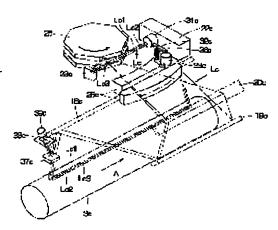
(72)Inventor: CHIKU KAZUYOSHI

#### (54) LASER SCANNING OPTICAL DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To maintain a high-quality image by controlling the irregularity of the image.

SOLUTION: Three laser beams Lc1 to Lc3 from a laser beam emitting part 22c are reflected by a reflection mirror 23c and a polygon mirror 25, pass through an  $f\theta$  lens 26c, and perform scanning in a main scanning direction A on the surface of a photoreceptor drum 3c. The central laser beam Lc2 among three laser beams Lc1 to Lc3 is constituted to be aligned with the center of a collimator lens barrel part 31c. A stepping actuator 33c is driven so as to change an angle  $\theta$  formed by a horizontal line Q detected by a photosensor 39c with a line linking the light emitting points of three laser beams Lc1 to Lc3.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

28.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3295281

[Date of registration]

05.04.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

### (11)特許出願公開番号

## 特開平9-54263

(43)公開日 平成9年(1997)2月25日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
G 0 2 B	26/10			G 0 2 B	26/10	В
	***					D
B 4 1 J	2/44			B41J	3/00	D

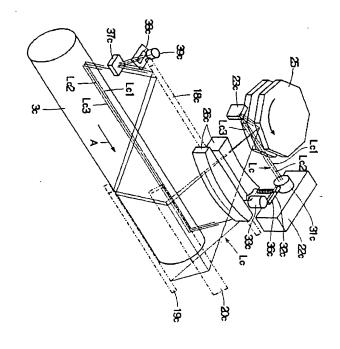
	<u> </u>	<b>普</b> 芝明 次	木明水 耐水県の数3 ドリ (全 8 貝)
(21)出願番号	特願平7-224525	(71)出願人	000001007
(22)出顧日	平成7年(1995)8月10日		キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	知久 一佳
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
•		(74)代理人	弁理士 日比谷 征彦

### (54) 【発明の名称】 レーザー走査光学装置

#### (57)【要約】

【目的】 画像むらを制御し、高品位な画像を維持す

【構成】 レーザー発光部22cの3つのレーザー光Lc 1~Lc3 は、反射ミラー23c、ポリゴンミラー25に 反射され、 $f \theta レンズ26cを経て、感光体ドラム3c$ 表面上を主走査方向Aの方向に走査される。3つのレー ザー光Lc1 ~Lc3 のうち、中央のレーザー光Lc2 はコリ メート鏡筒部31cの中心に合わせて組立てられてお り、ステッピングアクチュエータ33cを駆動すること により、フォトセンサ39により検知された水平線Qと 3つのレーザー光Lc1 ~Lc3 の発光点を結ぶ線との成す 角度θを変えることができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 1個のチップから一直線上に並んだ複数本のレーザー光を放射するマルチビームレーザーチップと、画像信号に対応して放射されるレーザー光によりその表面に画像を書き込む感光体と、前記マルチビームレーザーチップからのレーザー光を前記感光体表面に沿って走査させるビーム走査手段とを有するレーザー走査光学装置において、前記感光体表面をレーザー光が走査する方向と前記感光体表面上に一直線上に並んだレーザー光スポットを結ぶ線との成す角度を可変としたことを特徴とするレーザー走査光学装置。

【請求項2】 前記感光体表面をレーザー光が走査する 方向と前記感光体表面上に一直線上に並んだレーザー光 スポットを結ぶ線との傾き角度を検出し、検出結果に基 づいて前記傾き角度を変更する変更手段を有する請求項 1 に記載のレーザー走査光学装置。

【請求項3】 1個のチップから一直線上に並んだ複数本のレーザー光を放射する複数のマルチビームレーザーチップと、これらのマルチビームレーザーチップに対応してそれぞれ配置した複数の感光体と、前記マルチビームレーザーチップからのレーザー光を所定の前記感光体表面に沿って走査させるビーム走査手段とを有するレーザー走査光学装置において、前記各感光体表面をレーザー光が走査する方向と前記各感光体表面上に一直線上に並んだレーザー光スポットを結ぶ線の成す角度とを可変としたことを特徴とするレーザー走査光学装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザービームプリンタ、電子写真複写機等の画像形成装置に用いられる 30レーザー走査光学装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来からこの種のレーザー走査光学装置は、例えばレーザービームプリンタ、デジタル電子写真複写機、ファクシミリ等に用いられている。このレーザー走査光学装置は一般に印字すべき画像情報に応じてレーザーチップからレーザー光が放射され、ポリゴンミラー等の回転多面鏡体、ガルバノミラー等のビーム走査手段により感光体上を一定方向に走査し、主走査が行われる

【0003】一般に、感光体は円筒状の金属等の導電性 基体上に光導電性の感光層を有するものであり、主走査 は感光体の軸方向に平行に行われる。このとき、感光体 は円周方向に回転しており、この回転により円周方向に も走査され、副走査が行われる。これらの主走査、副走 査により、感光体上に画像が静電潜像として形成され、 この静電潜像を現像手段により現像し、転写手段により 転写紙等の転写材に転写して画像を得る。

【0004】また、レーザー走査光学装置で用いるレーザーチップは、従来は1つのレーザー光を放射するシン 50

グルビームレーザーチップを用いているが、最近の画像 形成装置の高性能化、高機能化に伴い、高速化への要求 が高まってきている。

【0005】ところが、シングルビームレーザーチップを用いて画像形成装置を高速化しようとすると、主走査速度、副走査速度を共に上げなければならない。このうち主走査速度はビーム走査手段の走査速度に依存し、例えばポリゴンミラーを用いている場合には、2倍に高速化しようとすると、ポリゴンミラーを2倍の速度で回転させなければならない。

【0006】しかし、ビーム走査手段の走査速度には限界があり、ポリゴンミラーをあまり高速回転すると、軸受の焼き付き、ミラー面の変形、破壊等の問題が生ずる。そこで、主走査速度を上げずに高速化に対応できるレーザー走査光学装置が必要となる。

【0007】近年、高速化への対応の一手段として、シングルビームレーザーチップに代り、1個のレーザーチップから複数のレーザー光を放射するマルチビームレーザーチップが提案されている。このマルチビームレーザーチップでは、感光体への1回の主走査で複数のビームが走査されるため、ビーム走査手段の主走査速度を変えることなく、感光体の回転速度の副走査速度を高速化することができる。

【0008】このため、例えばポリゴンミラーを用いたレーザー走査光学装置では、マルチビームレーザーチップを用いることにより、ポリゴンミラーの回転数を上げることなく高速化に対応することができる。このように、マルチビームレーザーチップを用いたレーザー走査光学装置を用いることにより、高速化に対応可能になってきている。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年の画像形成装置は高速化と共に高画質化への要求も高まり、画素密度も400~600dpiと高精細化している。例えば、画素密度が400dpiの場合には、画素間隔を感光体表面上で63.5 $\mu$ mとなる。この画素間隔をマルチビームレーザチップで実現しようとすると、一般にレーザーチップ発光面と感光体表面での像倍率は数倍程度であるため、マルチビームレーザーチップ上の発光点間隔は10~30 $\mu$ m程度にしなければならない。しかし、現実には発光点間隔が数百 $\mu$ mより小さくなると、各発光点間でクロストークが生じ、独立に各ビームのレーザー放射を制御することができない。

【0010】そこで、マルチビームレーザーチップの発光点間隔は数百 $\mu$ m程度が限界となり、例えば発光点間隔を200 $\mu$ mとすると、感光体表面でのビームスポット間隔は400~800 $\mu$ m程度となり、必要とする画素密度、例えば400dpiの場合の画素間隔の63.5 $\mu$ mに比べて著しく大きくなる。

50 【0011】図8は3つのレーザー光を放射するマルチ

20

ビームレーザーチップを用いたときの感光体表面でのレ ーザー光スポット間隔と副走査間隔の説明図であり、感 光体表面Sを展開したものを示している。感光体表面S 上に並んだレーザー光スポットS1、S2、S3を結ぶ線H は、レーザー光の移動する主走査方向Aに対し角度 $\theta$ だ け傾いており、感光体移動方向Bに感光体が移動するこ とにより副走査方向Cに副走査が行われる。

【0012】感光体表面S上のレーザー光スポット間隔 X1と副走査間隔X2は、X2=X1・ $\sin \theta$ の関係を満足して おり、かつ副走査間隔X2は画素間隔に一致している。例 えば、X1=600μm、画素密度400dpi則ちX2= 63.  $5 \mu \text{ m}$ のとき、 $\theta = \sin^{-1}(X2/X1) = 6.075$ となり、この $\theta$ の精度は非常に敏感に画質に反映され る。

【0013】図9はレーザー光スポットS1~S3を結ぶ線 Hと主走査方向Aとの成す角度が理想角度 θ である場合 の説明図を示し、1回の主走査で書かれるラインをD1、 D2、D3、・・・とすると、 $\theta$  が理想角度であるために同 一の主走査D1、D2、D3内の副走査間隔はX2となり、画素 間隔に一致する。このときの副走査速度は、主走査D1の 最終ラインDIL と主走査D2の先頭ラインD2S との間隔が 副走査間隔X2になるように定められており、画像全域に 渡って副走査間隔はX2で一定となる。

【0014】図10はレーザー光スポットS1~S3を結ぶ 線Hと主走査方向Aとの成す角度 $\theta$  が、理想角度 $\theta$  よ りずれて小さくなったときの説明図を示し、同一の主走 查D1~D3内の副走査間隔X2'は、

 $X2' = X1 \cdot \sin \theta' < X1 \cdot \sin \theta = X2$ 

となり、副走査間隔X2より小さくなる。このため、主走 査D1の最終ラインD1L と主走査D2の先頭ラインD2S との 間隔は副走査間隔X2よりも大きくなる。

【0015】このように、レーザー光スポットS1~S3を 結ぶ線Hと主走査方向Aとの成す角度が小さくなると、 1回の主走査ごとの間隔で副走査間隔に疎密が生じ、ピ ッチむらとして画像に現われ、特に均一なハーフトーン 画像にむらを生ずるという問題点がある。

【0016】図11はレーザー光スポットS1~S3を結ぶ 線Hと主走査方向Aとの成す角度 $\theta$ "が、理想角度 $\theta$ よ りずれて大きくなったときの説明図を示し、同一の主走 査D1~D3内の副走査間隔X2"は、

 $X2" = X1 \cdot \sin \theta" > X1 \cdot \sin \theta = X2$ 

となり、副走査間隔X2よりも大きくなる。このため、主 走査DIの最終ラインDILと主走査D2の先頭ラインD2S の 間隔は副走査間隔X2よりも小さくなる。

【0017】このように、レーザー光スポット\$1~\$3を 結ぶ線Hと主走査方向Aの成す角度が大きくなっても、 1回の主走査ごとの間隔で副走査間隔に疎密が生ずる。 この副走査間隔は理想位置からのずれが数十µmになる と、人間の目にむらとして見えてしまうため、角度りの はレーザーチップの傾きは部品の組立精度のみで決まる ものではなく、たとえ組立時に精度を良く合わせても、 温度変化によるレーザー保持部材の熱膨張や機械的変形 等により、経時的に一定に保つことは困難である。

【0018】本発明の目的は、上述の問題点を解消し、 熱膨張や機械的変形により発生する副走査間隔の疎密に よる画像むらを制御することができ、高品位な画質を維 持することができるレーザー走査光学装置を提供するこ とにある。

#### [0019]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた めの第1発明に係るレーザー走査光学装置は、1個のチ ップから一直線上に並んだ複数本のレーザー光を放射す るマルチビームレーザーチップと、画像信号に対応して 放射されるレーザー光によりその表面に画像を書き込む 感光体と、前記マルチビームレーザーチップからのレー ザー光を前記感光体表面に沿って走査させるビーム走査 手段とを有するレーザー走査光学装置において、前記感 光体表面をレーザー光が走査する方向と前記感光体表面 上に一直線上に並んだレーザー光スポットを結ぶ線との 成す角度を可変としたことを特徴とする。

【0020】また第2発明に係るレーザー走査光学装置 は、1個のチップから一直線上に並んだ複数本のレーザ 一光を放射する複数のマルチビームレーザーチップと、 これらのマルチビームレーザーチップに対応してそれぞ れ配置した複数の感光体と、前記マルチビームレーザー チップからのレーザー光を所定の前記感光体表面に沿っ て走査させるビーム走査手段とを有するレーザー走査光 学装置において、前記各感光体表面をレーザー光が走査 30 する方向と前記各感光体表面上に一直線上に並んだレー ザー光スポットを結ぶ線の成す角度とを可変としたこと を特徴とする。

#### [0021]

【発明の実施の形態】本発明を図1~図7に図示の実施 例に基づいて詳細に説明する。図1は電子写真方式のカ ラー画像形成装置に適用した場合の構成図を示し、筐体 1内には直線的にマゼンタ、シアン、イエロー、ブラッ クに対応する第1、第2、第3、第4の4つの画像形成 部2m、2c、2y、2bが順次に配列されている。

【0022】画像形成部2m、2c、2y、2bは実質 的に同一の構成を有し、矢印Mの方向に回転駆動される -像担持体である感光体ドラム3m、3c、3y、3bの 周辺には、それらを一様に帯電する1次帯電器4m、4 c、4y、4b、感光体ドラム上に形成された静電潜像 を現像する現像器 5 m、5 c、5 y、5 b、現像された 可視画像であるトナー像を記録材Pへ転写する転写帯電 器6m、6c、6y、6b、感光体ドラム上に残存する トナーを除去するクリーナ7m、7 c、7 y、7 b が矢 印Mの回転方向に順次に配設されている。なお、現像器 精度は極めて厳しいものが要求される。しかし、実際に 50 5m、5c、5y、5bには、それぞれマゼンタ、シア

ン、イエロー、ブラックのトナーが収容されている。 【0023】一方、給紙部としてサイズの異なる記録材 Pを収納する2つの給紙カセット8a、8bが設けら れ、これらの給紙カセット8 a、8 bの記録材 Pは、1 枚ずつ給紙するピックアップローラ9a、9b、搬送ロ ーラ10a、10b、一対のレジストローラ11を介し て、所定のタイミングで坦持、搬送する無端状の記録材 坦持ベルト12上に給紙されるようになっている。

【0024】なお、この記録材坦持ベルト12はベルト 駆動ローラ13及び複数の支持ローラ14間に張架され ており、図示しない駆動モータによりベルト駆動ローラ 13を矢印Nの方向に回転駆動することによって、給紙 部を通じて送給される記録材Pを坦持し、画像形成部2 m、2c、2y、2bの転写領域へと順次に搬送するよ うになっている。更に、ベルト駆動ローラ13の搬送方 向には、定着器15内に熱ローラ16が配置され、この 熱ローラ16を介して排紙トレイ17に記録材Pが排出 されるようになっている。

【0025】また、画像形成部2m、2c、2y、2b の入射方向には、それぞれ第1のミラー18m、18 c、18y、18b、第2のミラー19m、19c、1 9y、19b、第3のミラー20m、20c、20y、 20 bが順次に配列され、更にこれらの第3のミラー2 0m、20c、20y、20bの入射方向には、光学筐 体21内に配置された図2に示すような像露光装置が配 列されている。

【0026】図2は像露光装置の説明図であり、光学管 体21の周囲に設けられたマゼンタ、シアン、イエロ ー、ブラック露光用の半導体レーザー等のレーザー発光 部22m、22c、22y、22bのレーザー光Lm、L c、Ly、Lbの出射方向のうち、レーザー発光部22c、 22 y の出射方向には反射ミラー23 c、23 y が設け られている。これらの反射ミラー23c、23yの反射 方向及びレーザー発光部22m、22bの出射方向に は、モータ筐体24上に設けられたポリゴンミラー25 が配列されている。

【0027】また、レーザー光Lm、Lc、Ly、Lbのポリゴ ンミラー25での反射方向には、それぞれ f θ レンズ2 6m、26c、26y、26bが配列され、更に図1に 示す第3のミラー20m、20c、20y、20b、第 40 2のミラー19m、19c、19y、19b、第1のミ ラー18m、18c、18y、18bが順次に配列され

【0028】装置を稼動すると、モータ筺体24内のモ ータが高速回転し、レーザー発光部22m、22c、2 2 y 、 2 2 b が画像信号に応じて点滅する。これらのレ ーザー発光部22c、22yからのレーザー光Lc、Ly は、反射ミラー23c、23yで反射されて回転してい るポリゴンミラー25に反射され、レーザー発光部22 m、22 bからのレーザー光Lm、Lbは直接ポリゴンミラ 50 が印加された図示しない除電用帯電手段により除電さ

-25で反射される。これらのポリゴンミラー25で反 射されたレーザー光Lm、Lc、Ly、Lbは、それぞれ f  $\theta$   $\nu$ ンズ26m、26c、26y、26bを経て、レーザー 光Lm、Lcは図2に示す矢印Eの方向へ主走査が行われ、 レーザー光Ly、Lbは矢印Fの方向へ主走査が行われる。 【0029】更に、光学筺体21を出射したレーザー光 Lm、Lc、Ly、Lbは、それぞれ第3のミラー20m、20 c、20y、20b、第2のミラー19m、19c、1 9 y、19 b、第1のミラー18 m、18 c、18 y、 186により反射され、感光体ドラム3m、3c、3 y、3 b上に結像される。

【0030】また、画像形成動作の開始信号が筐体1に 入力されると、第1の画像形成部2mの感光体ドラム3 mは矢印Mの方向に回転を始め、一次帯電器4mにより 一様な帯電を受ける。像露光装置により原稿画像のマゼ ンタ成分像に対応する電気デジタル画像信号で変調を受 けたレーザー光Lmは、感光体ドラム3m上に書き込まれ て潜像が形成され、続いて現像器5mにより潜像がマゼ ンタのトナーによって現像され、感光体ドラム3m上に 20 マゼンタのトナー像が形成される。また、同様な動作が 第2、第3、第4の画像形成部2c、2v、2bにおい ても行われ、感光体ドラム3c、3y、3b上にそれぞ れシアン、イエロー、ブラックのトナー像が形成され る。

【0031】一方、記録材Pは何れかの記録材カセット 8 a 、 8 b 、例えば記録材力セット8 a からピックアッ プローラ9 a により取り出され、搬送ローラ10 a を介 してレジストローラ11に送られる。このレジストロー ラ11で一度停止した記録材Pは、感光体ドラム3m上 30 に形成されたトナー像とのタイミングを取って、レジス トローラ11により既に移動を開始している記録材担持 ベルト12上に送り込まれる。

【0032】この記録材担持ベルト12上にタイミング を取って給紙された記録材Pは、記録材担持ベルト12 の矢印Nの方向への移動に伴って、第1の画像形成部2 mの転写領域に搬送され、ここで転写帯電器6mにより 担持ベルト12の裏側からの転写帯電を受けて、感光体 ドラム3m上のマゼンタのトナー像が記録材P上に転写 される。

【0033】同様の工程が第2、第3、第4の画像形成 部2c、2y、2bにおいても行われ、記録材担持ベル-ト12の移動によって、記録材Pが第2、第3、第4の 画像形成部2c、2y、2bの感光体ドラム3c、3 y、3bの下部を順次に通過する。矢印Nの方向へと搬 送される間に、転写帯電器6c、6y、6bによりシア ン、イエロー、ブラックのトナー像が、それぞれ記録材 P上に順次に重ねて転写されカラー画像が合成される。 【0034】全てのトナー像の転写が終了すると、記録 材 P は第 4 の画像形成部 2 b を通過した後に、交流電圧

れ、記録材Pは記録材担持ベルト12から分離される。 記録材担持ベルト12から分離された記録材 Pは定着器 15に送られ、この定着器15内で転写された多重合成 画像が、例えば一対の熱ローラ16により加熱定着され た後に、記録材排出口から排紙トレイ17上に排出さ れ、1つの複写サイクルが終了する。

【0035】図3はマルチビームレーザーチップとして シアン用に3ビームレーザーチップを用いた場合のレー ザー発光部22c近傍の説明図であり、3つのレーザー 光Lc1 、Lc2 、Lc3 を発光するレーザー発光部22cに 10 は、円筒形のコリメート鏡筒部31 c が光学筐体21に 対して回転可能に嵌合されている。また、このコリメー ト鏡筒部31cからはロッド32cが突出され、このロ ッド32cの先端にはステッピングアクチュエータ33 cの軸34cが突当している。更に、ステッピングアク チュエータ33cは光学筐体21に固定された基台35 cに支持されており、基台35cとロッド32cの間に 引張コイルばね36cが引掛けられ、ロッド32cの下 方に付勢されている。

【0036】なお、ステッピングアクチュエータ33c 20 は図示しない制御回路からの信号により、軸34cを分 解能である数μmで矢印Gの方向に駆動することがで き、この軸34cの動きはロッド32cに伝えられ、レ ーザー発光部22c全体がコリメート鏡筒部31cを中 心に矢印」の方向に回転可能とされている。

【0037】3つのレーザー光Lc1、Lc2、Lc3のう ち、中央のレーザー光Lc2 はコリメート鏡筒部31cの 中心に合わせて組立てられており、このためステッピン グアクチュエータ33cを駆動することにより、水平線 Qと3つのレーザー光Lc1 ~Lc3 の発光点を結ぶ線との 成す角度θを変えることができる。

【0038】また、図4はシアンの像露光装置の説明図 であり、レーザー発光部22cからのレーザー光Lcの出 射方向には図2に示す反射ミラー23 c が配列され、反 射ミラー23cで反射されたレーザー光Lcはポリゴンミ ラー25に反射され、fθレンズ26cを経て第3、第 2、第1のミラー20c、19c、18cで順次に反射 され、感光体ドラム3c上を3つのレーザー光Lc1、Lc 2、Lc3 として走査するようになっている。

【0039】また、第1のミラー18cで反射された画 40 像域外の一部のレーザー光は、ミラー37cにより反射 され、スリット38·cを経てフォトセンサ39cに入射 されるようになっている。このフォトセンサ39cから の検知信号は、主走査方向の画像書出しタイミング検 出、ステッピングアクチュエータ33Cの駆動量決定に 用いられる。

【0040】図5はスリット38c、フォトセンサ39 c、3つのレーザー光Lc1 ~Lc3 の関係を示す説明図で あり、フォトセンサ39cの近傍のスリット38cを横 9 cにより検知される。

【0041】図6は感光体ドラム3c上のレーザー光ス ポットS1~S3の相対位置関係を示す説明図であり、レー ザー光スポットS1~S3を結ぶ線Hは主走査方向Aに対し て角度θだけ傾いている。

Я

【0042】また、図7はフォトセンサ39からの出力 信号を示す説明図であり、フォトセンサ39cの3つの ビーム検出タイミングは、図6に示す間隔X3だけレーザ 一光が進む時間Tの間隔を持って図7に示すように検出 される。このため、ピークK1~K3の間隔の時間Tを検出 することにより、間隔X3を計算することができる。

【0043】感光ドラム3c面上でのレーザー光スポッ ト間隔X1は、レーザー走査光学系の倍率とレーザー発光 点間隔により決定される一定の値である。このため、間 隔X3が分かれば、 $\theta = \cos^{-1}(X3/X1)$  により角度  $\theta$  が計 算でき、更に、X2=X1・  $\sin heta$  により、副走査間隔X2を 計算することができる。

【0044】もし、感光ドラム3c面上での主走査方向 Aとレーザー光スポット\$1~\$3を結ぶ線Hとの成す角度  $\theta$ に狂いが生じた場合には、副走査間隔X2が変化する。 しかし、この変化量はフォトセンサ39cからの出力信 号から、副走査間隔X2を計算することにより検知するこ とができる。副走査間隔X2が許容値を越えて変化した場 合には、図示しない制御回路によりステッピングアクチ エータ33cを駆動して、副走査間隔X2が適正値になる までレーザー発光部22cを回転させる。

【0045】このように本実施例では、フォトセンサ3 9 c からの出力信号により、感光体ドラム 3 c 面上での 主走査方向とレーザー光スポットS1~S2を結ぶ線Hとの 成す角度 $\theta$ を検出し、必要に応じて角度 $\theta$ を変更するこ とにより、画像むらを制御して高品位な画像を維持する ことができる。

【0046】なお、実施例ではシアンの光学系について 説明したが、ステッピングアクチエータによる角度θの 変更機構や、フォトセンサによる角度 θ の検出手段は他 のマゼンタ、イエロー、ブラックの光学系にも同様に設 けられている。また、実施例ではカラー画像形成装置に 適用した場合について説明したが、実施例以外の電子写 真方式に等しく適用することができるのは勿論である。

【0047】このように、複数の画像形成部を有する装 置に本発明を用いることにより、単色での画像むら以外。 に、他の色との相対的なビーム副走査ライン間隔の疎密 により発生する色むらも防止することができる。

#### [0048]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係るレーザ 一走査光学装置は、感光体表面をレーザー光が走査する 方向と感光体表面上に一直線上に並んだレーザー光スポ ットを結ぶ線との成す角度を可変とするため、マルチビ ームレーザチップを用いたときに感光ドラム面上に発生 切る3つのレーザー光Lc1 ~Lc3 は全てフォトセンサ3 50 するビーム副走査ライン間隔の疎密による画像むらを除

9

去することができ、熱膨張や機械的変形により疎密が発生してきても、自動的にその発生を検知し疎密を除去するように制御することが可能となり、長期に渡り画像むらのない高品位な画質を維持することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例の構成図である。

【図2】 像露光装置の斜視図である。

【図3】マルチビームレーザーチップを用いた場合のレーザー発光部の近傍の斜視図である。

【図4】マルチビームレーザーチップを用いた場合の像 10 露光装置の斜視図である。

【図5】 フォトセンサ、スリット、レーザー光の位置関係の説明図である。

【図 6 】レーザビームスポットの位置関係の説明図である。

【図7】フォトセンサ出力の説明図である。

【図8】感光体表面での光スポットの間隔と副走査間隔 の説明図である。 10 【図9】感光体表面での光スポットの間隔と副走査間隔 の説明図である。

【図10】感光体表面での光スポットの間隔と副走査間隔の説明図である。

【図11】感光体表面での光スポットの間隔と副走査間隔の説明図である。

#### 【符号の説明】

#### 1 筐体

2 m、2 c、2 y、2 b 画像形成部

10 3m、3c、3y、3b 感光体ドラム

21 光学筐体

22m、22c、22y、22b レーザー発光部

25 ポリゴンミラー

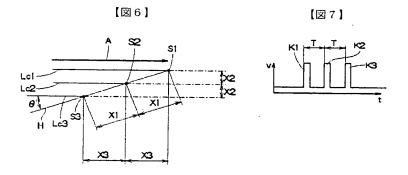
26m、26c、26y、26b fθννズ

31 c コリメート鏡筒部

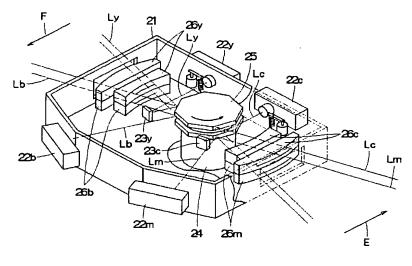
38c スリット

39c フォトセンサ

【図1】 【図5】 38c 21 26y 20c Lm √20m 26m 18m / 2m -18b 18y 19b-24 4c-19m 5 16 Зу5у <sub>7с</sub>, √3b5b7<sub>0</sub> √3m5m -6y -6c P~ 96-€



[図2]



【図3】

